

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 3 区分

【発行日】令和 3 年 7 月 26 日 (2021.7.26)

【公開番号】特開 2019-220754 (P2019-220754A)

【公開日】令和 1 年 12 月 26 日 (2019.12.26)

【年通号数】公開・登録公報 2019-052

【出願番号】特願 2018-114689 (P2018-114689)

【国際特許分類】

H 0 4 N 1/64 (2006.01)

H 0 4 N 19/124 (2014.01)

H 0 4 N 19/167 (2014.01)

H 0 4 N 19/174 (2014.01)

H 0 4 N 19/176 (2014.01)

H 0 3 M 7/30 (2006.01)

【 F I 】

H 0 4 N 1/64

H 0 4 N 19/124

H 0 4 N 19/167

H 0 4 N 19/174

H 0 4 N 19/176

H 0 3 M 7/30 A

【手続補正書】

【提出日】令和 3 年 5 月 28 日 (2021.5.28)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1 1】

前記制御手段は、各セグメントにおける低周波サブバンドの係数に基づいて各セグメントの前記第 1 の量子化パラメータを決定することを特徴とする請求項 1 に記載の画像符号化装置。